

Medieninformation

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Ihr Ansprechpartner
Falk Lange

Durchwahl
Telefon +49 351 564 60200

falk.lange@smwk.sachsen.de*

13.09.2016

Einladung zur Auftaktveranstaltung 200mm-Erweiterung am Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme startet am 21.
September 2016 offiziell die Erweiterung des Mikrosystemtechnikreinraums
auf 200mm Wafer-Technologie.

Zu dieser Auftaktveranstaltung am
Mittwoch 21.09.2016, 10:00-13:00 Uhr

mit

Dr. Eva-Maria Stange, Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und
Kunst

Dirk Hilbert, Oberbürgermeister, Landeshauptstadt Dresden

Prof. Dr. Hubert Lakner, Geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer
IPMS

Prof. Dr. Harald Schenk, Institutsleiter des Fraunhofer IPMS

Thomas Zarbock, Leiter der Abteilung „Fabrication“ am Fraunhofer IPMS

Dr. Jens Kosch, CTO und Director of Technology der X-FAB Semiconductor
Foundries AG

im Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme, Maria-Reiche-Str. 2,
01109 Dresden laden wir Sie herzlich ein.

Mit der Erweiterung kann das Fraunhofer-IPMS zukünftig Forschung
und Entwicklung für mikro(-opto)-elektro-mechanische und nano-elektro-
mechanische Systeme, sogenannte M(O)EMS und NEMS, auf 200-
mm-Substraten betreiben. Damit ist der Grundstein gelegt, um mit
Industriepartnern auch zukünftig technologisch kompatibel zu sein,
modernste Technologien und Prozesse anbieten zu können sowie im Bereich

* Kein Zugang für verschlüsselte
elektronische Dokumente. Zugang
für qualifiziert elektronisch signierte
Dokumente nur unter den auf
www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html
vermerkten Voraussetzungen.

der Mikrosystemtechnik Lösungen zu entwickeln und mit Partnern in die Anwendung zu bringen. Für das Vorhaben stellen EU, Bund und der Freistaat Sachsen insgesamt 30 Millionen Euro Landes- und Bundesmittel sowie Mittel aus dem „Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung“ (EFRE) zur Verfügung.

Die Redner werden über die erweiterten Möglichkeiten einer Kooperation mit dem Fraunhofer IPMS informieren und den Zeitplan bis zum Abschluss der Erweiterung erläutern.

Im Anschluss verbleiben die Redner im Raum und stehen Ihnen für Interviews gern zur Verfügung.

Sie sind auch zum Empfang im IPMS eingeladen.

Für Ihre Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich:

<http://newsletter.fraunhofer.de/-lp/y5hCv8418/HC5Ht11>

genauer Ablauf:

<http://newsletter.fraunhofer.de/-lp/y5hCv8418/mjKSg9/387/1/lbxMYdfF>

Kontakt: Moritz Fleischer, Marketing/ Public Relations, Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS, Maria-Reiche-Str.2, D-01109 Dresden, Tel: +49(0)351/8823-249, Fax: -266,

Links:

[Ablauf](#)

[Anmeldung](#)